命日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-145602

@Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

劉公開 平成4年(1992)5月19日

H D1 C 17/24

L 7371-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

の発明の名称

レーザトリミング装置

◎特 順 平2-269839

國出 順平2(1990)10月8日

危祭明者 小澤

恵 子

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

创出 醒 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

郊代 理 人 弁理士 内 原 晋

明相書

発明の名称

レーザトリミング装置

特許請求の範囲

レーザ光を晃振するレーザ発養器、レーザ光の 位置決めを行い、被トリミング基板上の抵抗体上 を移動させるビームスキャナ光学系、前配ビーム スキャナ光学系を創御するビームスキャナ制御 部、被トリミング基板に取り付けられた層動子を 指定位置に回転させる回転駆動部、増動子の回転 位置を検出する回転検出部、振抗値を測定する紙 鉄河北部、前記各構成ユニットをプログラム制御 都を有することを特徴とするレーザトリミング発 置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、レーザピームにて、抵抗値を興節す

るレーザトリミング装置に関し、特に掲載紙技を 関節するレーザトリミング装置に関する。 【従来の技術】

従来のレーザトリミング強度は、第2回に示す ように、レーザ発振舒102と、レーザ発提器 102からのレーザ光を偏向するピームスキャナ 光学系104と、ピームスキャナ光学系104m 駆動するピームスキャナ制御都103と、被トリ ミング基板上の個數抵抗部10の任意の位置に格 無する多数のアローブ110と、多数のアローブ 110から目的のプローブを選択して抵抗適定部 105に換続する測定場子切換都201と、測定 端子切換器201で選択されたプローブ間の抵抗 を測定する抵抗器定部105と、レーザ発盛器 102、ビームスキャナ削却都103、須定施子 切換部201、垂枕河走部105を駆動・制御す る制御献IO1とから構成されている。このよう なレーザトリミング装置においては、被トリミン ダ基被上の指動抵抗部(第3図B)の目標値とな る位置の電信310上にプローブを立て、その

位置で目標値となるように、被トリミング基板 106に形成した搭動抵抗部の抵抗体311をト リミングすることにより、指動抵抗の関盤を行っ ていた。

(発明が解決しようとする課題)

【課題を解決するための手段】

本発明のレーザトリミング装置は、レーザ発展

5点である。

間、この契約例では回転駆動部107は掲述ギアとモータで構成し、回転検出部10日はボテンシオメータで構成したが、他の構成、例えばエンコーグを将用した回転検出部等、従来からよく用いられているものが利用できる。

まず、制物部101にはあらかじめ開助子109の援助角度に対する目標値が配信されている。 制御部は、回転駆動部107、回転位置後出部108に指動子109の回転角度を指定し、層動子109の回転角度を指定し、層動子109を電極位置301(第3回日)まで回転させる。

次に制質部101よりビームスキャナ制御部 103に指令を出し、ビームスキャナ光学系10 4をトリシング開始位置に位置決めする。制御部 はレーザ先無器102に指令を出し、ビームスキャナ光学系104を駆動させながら抵抗測定部で 目標値を検出するまで抵抗休311(第3図B) のトリミングを行う。短動子の回転に対する目 トを複数本行う場合は、現在の回転角に対する目 器と、レーザ光をトリミング開始点に位置決め し、被トリミング基板上の抵抗体上を移動させる ビームスキャケ光学系と、前記ピームスキャケ光学系と、前記ピームスキャケ光 学系を駆動するビームスキャナ削御部と、被 ミング高板に取り付けられた理動子を指定位置 転させる回転機様都と、包転位置の検出部と、 記憶を測定する機能をもつ抵抗測定部と、前記標 成ユニットをプログラム制御する制御部101と を有している。

(実施例)

本発明について図面を参照して説明する。

第1回は本元明の一実施例の無略構成器である。図からわかるように、構成は使来とほぼ何じで、使来と異る点は、

- (1) プローブ [1 日は2本である。
- (2) トリミング高板106に増助子109を取り付けた。
- (3) 園産増予切換部がない。
- (4) 運動子回転駆動都107を設けた。
- (5) 摺動子の回転位置検出部108を設けたの

無値と直前の回転角に対する目標値とをカットの 本数分、比例分割を行い、その値を目標値とし、 比例分割されたトリミング開始位置に位置決め し、トリミングを行う。

前配作業を指動子の回転角を大きくさせ、回転 位置302~305と次々に変えながら、トリミングを行う。

本発明は、措動子がセットされた状態でよりま ングするので、世来のトリミング方法による場合 の、指動子取り付け位置による誤差(第3図A、 破線(b))や、プローブ位置と振動する位置。 接触団際、圧力による誤差(第3回A、一販設裁 (c))による影響を取り除す、指動子の回転発 度に対する目標値(第3回A、実線(a))を製 品にそのまま実施することができる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によるレーザトリミング装置は、指動抵抗を頂勢する際に、被トリミング基板である指動抵抗体に指動子を取り付け、指動させ、その位置を検出しながらトリミン

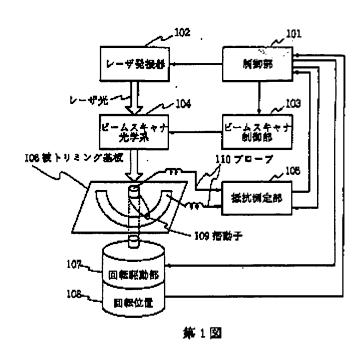
グを行うので、トリミング時の精度を、そのまま製品化したときの特度として生かせる。高精度な福動抵抗のトリミングを実現できる効果がある。

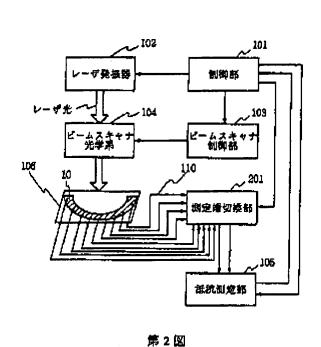
図面の簡単な説明

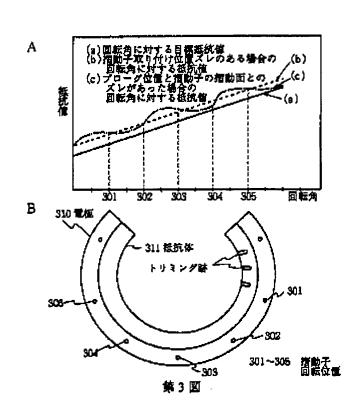
第1回は本発明のレーザトリミング装置の標準構成団、第2回は従来技術によるレーザトリミング装置の機略構成団、第3回人、日は回転角に対する抵抗値のグラフ及び、預動抵抗体の国である。

101…前何部、102…レーザ発提器、103…ビームスキャナ制御部、104…ビームスキャナ形学系、105…低抗氮定部、106…被トリミング基板、107…預動子回転配動部、103…指動子回転位置検出部、109…指動子、110…プローブ。201…固定地切扱制御部、310…電極、311…抵抗体。

代理人 井理士 內 原 普







PAT-NO: JP404145602A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04145602 A

TITLE: LASER TRIMMING DEVICE

PUBN-DATE: May 19, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OZAWA, KEIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
NEC CORP N/A

APPL-NO: JP02269839

APPL-DATE: October 8, 1990

INT-CL (IPC): H01C017/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable precision trimming by attaching a slider to a sliding

resistor of a trimming substrate for sliding and by carrying out trimming while

detecting a position.

CONSTITUTION: A control part 101 designates a rotation angle of a slider 109

to a position detection part 108 and rotates the slider 109 to an electrode

position 301. Then, a beam scanner control part 103 is commanded to position a

beam scanner optical system 104 to a trimming starting position. The control

part commands a laser oscillator 102 and trims a resistor 311 until an aimed

value is detected by a resistance measurement part 105 while driving the

optical system 104. When a plurality of cuttings are formed to rotation of a

slider, an aimed value to a present rotation angle and an aimed value to a rotation angle immediately before are divided proportionally by the cutting number, and the value is used as an aimed value and trimming is carried out by positioning at the proportionally divided trimming starting place.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio